

(11) Publication number:

53100143 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **52014258**

(51) Intl. Cl.: B23K 11/14

(22) Application date: 14.02.77

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

01.09.78

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: IBA TOSHIRO

(74) Representative:

(54) WELDING ELECTRODE FOR PROJECTION WELDING

(57) Abstract:

PURPOSE: The titled electrode which can prevent damage of the glass, etc., when welding, by constituting the welding electrode of a double construction with inner cylinder and outer cylinder, and also, by forming the side of contacting with glass, etc., using a specified elastic substance.

COPYRIGHT: (C)1978,JPO&Japio

(9日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53-100143

(1) Int. Cl.²
B 23 K 11/14

@特

識別記号

⑤日本分類 庁内整理番号
12 B 111.2 7373−51

❸公開 昭和53年(1978)9月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈プロジエクション溶接用溶接電極

額 昭52—14258

②出 願 昭52(1977) 2 月14日

@発 明 者 射場俊郎

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明. 細 1

発明の名称 プロジェクション溶接用溶接電極 特許請求の範囲

1. プロジェクション溶接に用いる断面がリング 状,矩形枠状等からなる溶接電極において、少な くともガラス等破損し易い被溶接部品部分に接触 する溶接電極にあつては、溶接電極を内筒と外筒 とからなる二度構造にするとともに、前配ガラス 等に接触する内筒または外筒のどちらか一方を耐 熱性でかつ弾力性のある物質で形成しておくとと を傍散とするプロジェクション溶接用溶接電極。

発明の詳細な説明

本発明はプロジェクション溶接用溶接電板に関する。

トランジスタ、半導体装成等の割止構造の一つ として、金属製のヘッダをよびキャップ(キャン) によって外囲器を構成するキャン割止型半導体装 優がある。 附配ヘッダとキャップとは第2回をよ び第3回に示す構造のリングブロジエクション辞 接電低によって発接される。 すなわち、第2回で

示すように、上部溶接電標1 および下部溶接電標 2は共に飼祭からなるとともに、円筒状となつて いる。また、上部潜接電極1の上部および下部疫 接電極2の下部はフランジ3、4となり、啓接機 雄に対する取付部を構成している。 前配下部廃接 電極2の上面には金属からなるヘッダ 5 が軟置さ れる。とのヘッダ5には既に中央上面に半導体素 子もが取り付けられるとともに、この半導体素子 6を取り囲むように数本(たとえば8本)のリー ド7がガラス8を介してヘッダ5に貫通状態で囧 定されている。また、前配リード7の上部と半導 体袋子もの電極とはワイヤタで繋がれている。ま た、前記リード7は同心円上に配列されている. そして、ヘッダ5から下方に突出する複数のリー ドからなるリード環が下部格接電極2の際内に入 るとともに、筒の内線がリード頃の外周面に接触 し、ヘッグ5の下部密接電極2に対する位置決め がたされる。

一方、前配ヘッダ5上には金属からなるキャップ10が貫ねられるように載慢される。 このキャ

特開昭53-100143(2)

ップ10は中央が上方に屈曲突出し、各リード7・ 半導体素子6等を被うとともに、周級11はヘッダ5の周級に重なるように平坦となつている。また、キャップ10の周級下面にはリング状に搭接 突条12が設けられている。

とのようなキャップ10に対して上部審接電板 1が降下し、その筋内にキャップ10の屈曲突出 部を嵌合させた状態で下端でキャップ周録11を ヘッダ周録13に押し付け、上部・下部溶接電便 1.2間に電圧を印加してヘッダ5とキャップ 10の密接を行なう。

ところで、とのような溶接電極では、リード7を用いてヘッダ5の位置決めを行なうととから、下部浴接電極2の内線部はヘッダ5のリード取付部近傍に臨む。また、リード7を固定するガラス8はヘッダ5の下面よりもわずかに突出することが多々ある。とのため、上部・下部溶接電極1,2でヘッダ5とキャッブ10を締め付ける際、突出するガラス8をも締め付けることになる。ガラス8は脆弱であることから、この締め付けによつ

て簡単に朝れてしまい、クラックがガラス8内奥 深く入り込む、との結果、とれらクラックを通し てキャップ内に水分等が入るため、半導体装置の 気密性が図れなくなり、特性の劣化を起とす原因 となる。

他方、第3図に示すよりに、ガラスにクラックが入らないように、リード類に代えてヘッチの周囲を位置決めする構造の下部落接電板20が知られている。すなわち、下部溶接電板20の上面には位置決め用の突子21が3本権設されている。 これら突子21は図示はしないがばねを介して取り付けられているため、上下に移動可能となつている。

しかし、との構造では、下部港接電框20が卓 耗した保行なり上面の再研磨作業にあつて、その 都度突子を取り外して行なわなければならない弾 点がある。

したがつて、本発明の目的は、密接時にヘッダ のガラスを破損させない再接電板を提供すること にある。

また、本発明の他の目的は、ヘッダの位置決め が簡単にでき、かつ度純部分の再研磨が簡単にで きる溶接電傷を提供することにある。

このような目的を達成するために本発明は、ブロジェクション溶接に用いる断面がリング状・矩形や状勢からなる溶接電極において、少なくともガラス等破損し易い被溶接部品部分に接触する溶接電板にあつては、溶接電板を内筒と外筒とからなる二重構造にするとともに、前配ガラス等に接触する内筒または外筒のどちらか一方をテフロン(商品名)等の耐熱性でかつ弾力性のあるフッ化来樹脂で形成してなるものであつて、以下実施例により本発明を具体的に説明する。

第1図に本発明の格扱電極の一実施例を示す。 阿図に示すように、格接電極は上部溶接電極30 と下部溶接電極31とからなつている。上部溶接 電極30は円筒状となるとともに、上部周縁は縛 が設けられフランジ32を構成し、溶接機械に取 り付けられる。また、この上部溶接電極30は銅 等で作られている。 一方、前配下部溶接電極31は円筒状の内筒33と外筒34とからなつている。内筒33はテスロン等の弾性材でかつ耐熱材で作られている。との内筒33はヘッダ35に固定されるリード36を支持するガラス37領域を支えるに充分な厚さ(幅)となつている、具体的にはガラスが充壌されるヘッダのリード取付孔の外段を越える領域にまで内筒33は延在している。また、前配外筒34は前配上部溶接電便30と同様に導電性の角等で形成されるとともに、下部外級には網からなるフランジ38を有し、このフランジ38を介して溶接機械に取り付けるようになつている。

・つぎに、ヘッダ35とキャップ39を磨接する作業について説明する。まず、下部唇接電艦31の上面に、半導体素子40を組み込み、半導体素子40の各電極とリード36の上端部とをワイヤ41で接続したヘッグ35を敬削する。この豚、ヘッダ35に環状に配設されたリード36のヘッダ35から下方に突出するリード環は下部熔接電31の内筒33内に入るとともに、その内筋線

特別昭53-10014330 -

て位俊決めされる。つぎに、ヘッダ35上に中央 部が上方に屈曲突出して突出部42を有する金属 からなるキャップ39を戦闘する。このキャップ 39の周線43は平坦となり、ヘッダ35の周線 44に重なる。また、キャップ39の周線43の 下面には周線に沿つて一条の容接突条45が形成 されている。

その後、上部溶接電應30を下降させ、その簡内にキャップ39の突出部42を入れるようにしてキャップ39の上部溶接電便30に対する位置決めを行ないながら、上部溶接電便30の下端でキャップ風線43を押し下げ、下部溶接電便31と上部溶接電便30との間にヘッダ35とキャップ39を挟持する。そして、この状態で上部・下部溶接電便30、31間に電圧を印加して両者の溶接を図る。

この際、リード36を支えるガラス37はヘッ ダ35の下面から突出していても、テフロン等か ちなる弾性材で支えられることから、 糖付力は吸 収されてガラスにクラック等が生じなくなる。ま ・た、この内筒33はテフロン等の耐熱材で作られていることから、溶接時の熱にも充分耐えることができる。

このような本発明の突施例によれば、下部密接電極にリード環を挿し込むだけで位復決めが行なたるので、作変性が極めてよい。また、この場合、リードを支えるガラスが下部飛袋電板の内線部で支えられることになつても、内線部は弾性材からなる内筒で作られているので、下部溶接電板と上部溶接電板とによる締付時内筒部が部分的に変形してガラスに加わる力を軽減する。したがつて、ガラスにクラックが生じるともなく、気管性の低下を生じさせない。さらに、この突施例の下部溶接電極は従来のような位置決め用の突子等は設けられていない単純な構造となつていることから、上面が単純した際にも、すぐに再研慮が行なえる利点もある。

なか、本発明は前記実施例に限定されない。 た とえば、ヘッダおよびキャップは矩形状等のもの でもよい。 したがつて、 この場合、 溶接状態に合

せて上部・下部落接電板の形状を設定すればよい。 また、内筒の材質はテフロンに限定されない。 すなわち、弾性材でかつ耐熱性のものであればよい。

さらに、外筒部にガラス等の脆鋼部が接触する 構造では、外筒をテフロン等で形成し、内筒を解 等の密接電板材で形成してもよい。 との場合、内 筒,外筒の厚さは被密接物の形状構造に対応させ て決定する。

以上のように、本発明のブロジェクション 辞接 用格接電板によれば、被密接品の位置決めが簡単 でかつガラス等の脆弱材を破損させることがない。 また、帝接電極面が収耗しても簡単に再研磨で きるなど多くの効果を奏する。

図面の簡単な説明、

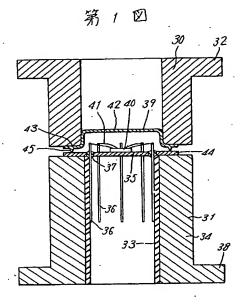
第1図は本発明のプロジェクション溶接用溶接 電振の一実施例を示す断面図、第2図 シよび第3 図は従来の溶接電振を示す断面図 シよび斜視図で ある。

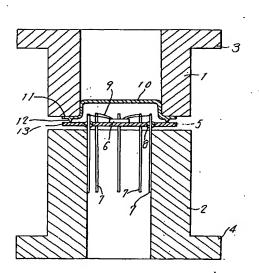
1 • • 上那帝扬電極、 2 • • 下部帝接電極、 3 ,

4 ・・フランジ、5 ・・ヘンダ、6 ・・半導体素子、7 ・・リード、8 ・・ガラス、9 ・・ワイヤ、10・・キャンプ、11・・周級、12・・溶接突条、13・・ヘンダ周線、20・・下部溶接電板、21・・突子、30・・上部溶接電板、31・・下部溶接電板、32・・フランジ、33・・内筒、34・・外筒、35・・ヘンダ、36・・リード、37・・ガラス、38・・フランジ、39・・キャンプ、40・・半導体素子、41・・ワイヤ、42・・突出部、43・44・・ 局級、45・・ 密接突条。

代理人 弁理士 薄 田 利 幸

特開昭53-100143(4)





第22

